

특허증

CERTIFICATE OF PATENT



특 허

제 10-2574391 호

Patent Number

출원번호

제 10-2021-0070041 호

Application Number

출원일

2021년 05월 31일

Filing Date

등록일

2023년 08월 30일

Registration Date

발명의명칭 Title of the Invention

천공장비의 최적 세팅조건 산정 시스템 및 방법

특허권자 Patentee

한양대학교 산학협력단(111171-*****)

서울특별시 성동구 왕십리로 222(행당동, 한양대학교내)

발명자 Inventor

등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허원부에 등록되었음을 증명합니다.

This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.



특허청

Korean Intellectual
Property Office

2023년 08월 30일

특허청장

COMMISSIONER,

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

이 인 신



QR코드로 현재기준
등록사항을 확인하세요



등록사항

특 허 제 10-2574391 호
Patent Number

발명자 Inventors

이승원(680511-*****)
서울특별시 성동구 성수일로4길 26, 104동 302호

김민성(890331-*****)
서울특별시 성동구 살곶이6길 8, 205호

최요현(890201-*****)
서울특별시 성동구 상원10나길 9, 102호

이제겸(911208-*****)
경기도 고양시 덕양구 무원로 17, 801동 1503호